

第2回おおた研究・開発フェア 活動報告

平成24年10月4日(木)～5日(金)に、大田区産業振興センターPi0(東京都・蒲田)において、「第2回おおた研究・開発フェア」が開催されました。

本校からは、機械工学科の井山徹郎助教が、鏡面研磨加工装置による磨きの自動化について紹介しました。都内はもとより、関東地区の企業の研究開発に関わる方や経営者の方から技術についての質問等が多くあり、今後の産学連携活動につながる提案もいただくなど、実りある会となりました。

おおた拡大ビジネスマッチングフェアと同時開催で行われた本フェアには、会期中1,510名の来場者がありました。

